

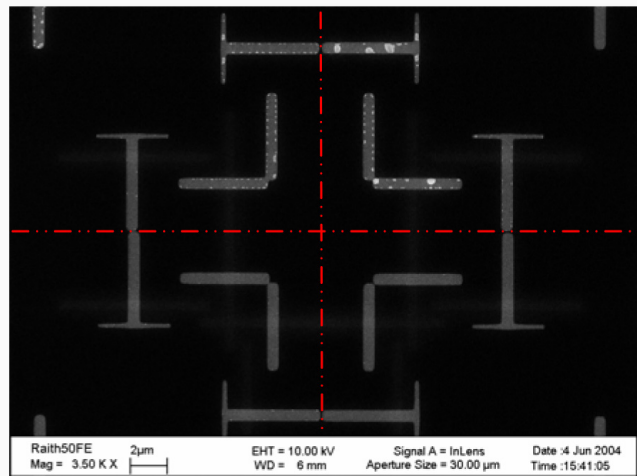
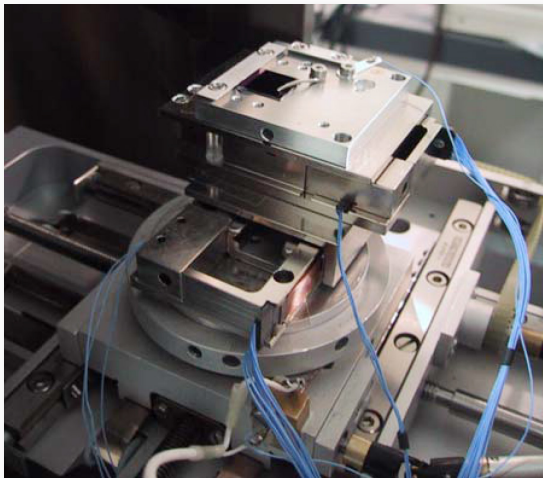
纳米工件台

— 可集成于 SEM/FIB 和双束系统，实现曝光的自动拼接

Klocke
Nanotechnik



- 提供纳米分辨率的运动，可与现存 SEM/FIB 和双束系统兼容，获得亚微米的拼接精度
- 运动行程：20x20mm², 30x30mm², 50x50mm²
- 运动分辨率：1nm
- 网络控制单元（Ethernet 通讯方式）
 - 19" 机箱
 - 4 个驱动输出（+/-40V）
 - 4 个模拟信号输入
 - 2 个位置测量系统输入
- 电源：5V，9A
- 软件：NanoControl 基本版本用于手动控制马达轴运动
PositionTable, 进行位置存储；用于控制纳米马达，移动至所存储的位置
自动拼接软件，集成于 Raith 软件中



生产厂商信息：

Klocke Nanotechnik GmbH

中国区独家代理：

北京汇德信科技有限公司

北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 1408 室 (100083)

电话：010-82867920/21/22

传真：010-82867919

邮箱：contact@germantech.com.cn

网址：www.germantech.com.cn

